



CAS IR Grid / 高能物理研究所 / 中国科学院高能物理研究所 / 多学科研究中心

微型磁力步进电机的制造方法

文献类型: 专利

作者 伊福廷

发表日期 2001-05-16

专利号 CN1385940

公开日期 2002-12-18

源URL [http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/211218]

专题 高能物理研究所_多学科研究中心

作者单位 中国科学院高能物理研究所

推荐引用方式 伊福廷. 微型磁力步进电机的制造方法. CN1385940. 2001-05-16.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [高能物理研究所](#)

浏览

5

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。